19日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

母 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-258219

®Int.Cl.4
C 08 F 220/14
B 29 C 45/00
G 11 B 7/24
(C 08 F 220/14
220:40)

識別記号 庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)12月20日

8319-4J 7179-4F Z-8421-5D 8319-4J 8319-4J

】 審査請求 未請求 発明の数 🗆

貿発明の名称 ディスク用基板およびその製造方法

⑩特 閱 昭59─114195

❷出 願 昭59(1984)6月4日

砂 発明者 長谷川 輝夫

新潟県北蒲原郡中条町協和町4-7 協和ガス化学工業株

式会社中条工場内

70発明者 大谷 三夫

新潟県北蒲原郡中条町協和町4-7 協和ガス化学工業株

式会社中条工場内

砂発明者 荒川

二 新潟県北蒲

新潟県北蒲原郡中条町協和町4-7 協和ガス化学工業株

式会社中条工場内

の出 顋 人 協和ガス化学工業株式

東京都中央区日本橋3-8-2

会社

崩 钿 相

1、発明の名称

ディスク用品板およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) メタクリル酸メチルを主成分とするモノエチレン性不飽和単量体 9 0 ~ 9 9.7 重量がと架構性単量体 0.3 ~ 1 0 重量がからなり、粘度が 5 ~ 2 0 0 ポイズ (2 5 ℃) である 均一なメタクリル系部分重合物(i)を硬化させることにより得られることを軽益とするディスク用 装板

(2) メタクリル系部分重合物(I)を構成する規模性単量体が、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート(ポリエチレングリコールの分子目が170~1020)、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレートおよびトリメチロールプロバントリ(メタ)アクリレートのうち少くとも1種であることを特徴とする特許財水の範囲係1項に配数のディスク用益板。

(3) メククリル酸メチルを主成分とするモノエチレン性不飽和単量体 9 0 ~ 9 9 7 萬量 多と果糖性単量体 0 .3 ~ 1 0 重量 多からなり、粘度が 5 ~ 2 0 0 ポイズ (2 5 ℃) である物ーなメタクリル系部分重合物(I)をラジカル重合 開始剤の存在下成形金型内で加圧、加熱条件下硬化させることを特徴とするデイスク用 若板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は光ディスク用差板およびその製造方法に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

一般家庭用および架務用の再生専用光学式は デオディスクの基板材料としてメタクリル樹脂が 使用され、またデジクルオーデイオディスク 板材料としてボリカーボネート樹脂が使用されて 板材料としてボリカーボネート樹脂がで のため、近い将来にむけて情報記録用途としての 大容量回像ファイルや大容量コンピューターの サー用光ディスクが開発されつつあり、その最大の関

特問昭60-258219(2)

心事で、メタクリル樹脂、ポリカーポネート樹脂。 およびガラスが有力視されており、その中でも復 周折事等の先学的特性、根核的強度、成形加工性 からメタクリル側蹬が特に注目されている。家庭 用等の光学式ビデオディスクが再生専用であり、 射出成形法により金型内のスタンパーから信号が 直接転写され、また二枚のデイスク根が接着剤で 貼り合されて製造されているため、吸優による寸 法変化、そり等の問題が緩和され、また被屈折率 も充分許容疑囲に入る値を有しているととから共 根材料としてメタタリル樹脂成形材料が用いられ ているのに対し、情報記録用の光デイスクは記録、 再生および書き換え可能であり、より糟良の高い 信号記録が要求されることからより低い復屈折率 ・が必要とされ、成形材料中最も低い複用折塞を有 するメタクリル樹脂成形材料から射出成形品でも 4一歩の感があるとともにデイスタ用菌板への記 録得膜の蒸漕、スペッタリング工程あるいは基根 の仮恩防止対策としての低級温膜のコーテイング 工程があり、これら工程に先だちディスク基板面

上のほとり、ゴミ、抽分を有根許剤で洗浄能去し なければならないこと、あるいは有根配母材料の 歯布格核の歯布などからディスク 当板の耐 静剤性 の改善が必要とされる。また前述したメタクリル 樹脂の吸避性の問題は根本的にポリマーを構成す る単量体の化学構造に起因するものであり、その 意味で鉄道性の少ないポリマーを与える単量体を 共重合することにより改良が飲みられており、例 を挙げるとメタクリル歌メチルーメタクリル酸シ クロヘキシル共直合体 (特開昭 5 8 - 5 3 1 8 号、 **</sup> 韓開昭 5 8-127754号)、メタクリル設**メ チルーメタタリル酸ペンジル共量合体(韓開昭58 - 1 0 4 9 3 9 号)があるが、いずれも低級運性 膜のコーティング工程を除けるだけの大中な改良 には致っておりず耐潮剤性の改善が必要とされる とともに、得られた射出成形品の機械的強度が低 下し複周折率が増加する傾向にあり、また耐熱性 の改良も残されたままである。

(発明の目的)・

本発明は前述した従来のメタクリル樹脂の欠

点を改善し、情報記録用としての数風折率が低く 機械的強度を保持し、かつ耐耐利性が改善された メタクリル系側胎からなるディスク用基板および その製造方法を提供することを目的とする。

(発明の敬要)

本発明はメタクリル酸メチルを主成分とする
モノエチレン性不妨和単量体と架器性単量体から
なるメタクリル系部分重合物をラジカル重合開始
別の存在下成形金型内で短時間で硬化させるとと
を特徴とするデイスク用薬板およびその製造方法
に関する。

(発男の詳細な記載)

本顔発明はメククリル酸メチルを主成分とするモノエチレン性不飽和単量体 9 0 ~ 9 9.7 重量 5 と架橋性単量体 0.3 ~ 1 0 重量 5 からなり、粘度が 5 ~ 2 0 0 ポイズ (2 5 ℃、 B 型粘度計) である 地一なメククリル系部分 重合物 (I)を 便化させる と により 得られることを 特徴とする デイスタ 用 基板であり、とくに、メタクリル系部分重合物 (I)を構成する 架橋性単量体が ポリエチ・レングリコ

ールジ(ノタ)アクリレート(ポリエテレングリコールの分子量が170~1020)、ネオベンチルグリコールジ(ノタ)アクリレート、ベンタエリスリトールトリ(ノタ)アクリレートおよびトリノチロールプロペントリ(ノタ)アクリレートのうち少くとも1種であることを特徴とする特許水の超器1項に記載のデイスク用基板である。

さらに、本願発明はメタクリル酸メチルを主成分とするモノエチレン性不動和単量体 9 0 ~89.7 重量 5 と乗機性単量体 0.3 ~ 1 0 重量 5 からなり、粘度が 5 ~ 2 0 0 ボイズ (2 5 ℃、 B 超粘度計)である均一なメタクリル系部分重合物 (I) をラジカル重合開始剤の存在下成形金型内で加圧、加熱条件下硬化させることを特徴とするディスク用当板の製造方法である。

本発明でのメタクリル酸メチルを主成分とする
モノエチレン性不飽和早量体の使用割合90~
99.7 重量系は最終用に符られるデイスク用基板
においてメタクリル樹脂本来の光学的性質、機械

特開昭60-258219(名)

的強度を保持する意味から必要であり、より好ましくは93~99至量がである。メタクリル酸メチルを主成分とするモノニチレン性不飽和早量体の使用側合が90度量が未清では耐熱性は向上するのの光学的性質が低下し彼屈折率が高強度となりヘイズが増加する傾向にあり、機械的強度も低下し好ましくない。また99.7度量がを超えると耐倍剤性が改替されず好ましくない。

 合を超えない範囲で使用できるが、光学的性質を 重視する場合には(ソタ)アタリル酸エステル類 が容ましい。

架橋性単量体としてはポリエチレングリコール シ(メタ) アクリレート (ポリエチレングリコー ルの分子量が170~1020)、ネオペンチル **メリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリ** スリトール(メタ)アクリレートおよびトリイチ ロールプロパントリ (メタ)アクリレートのうち 少くとも 1 種を使用することが必要であり使用割 合としては 0.8 ~ 1 0 重量が、より好ましくは 1 ~7重量がである。架構性単量体はその租赁によ り得られるデイスタ用蓄板の機械的強度や耐熱性 に大きく影響し、ポリエチレングリコールジメタ クリレートにおいてもポリエチレングリコールの 分子量が170未満になると符られたデイスク用 基根は割れやすぐ着しく機械的強度が低下し、ジ ピェルベンセン、アリルメタクリレートもこれと 同様の傾向を示す。ポリエチレングリコールの分 子量が1020を超えるとディスク用基根の射熱

性が低下し落板への記録薄膜の蒸増が困難となり 好ましくない。またフェニル基を含む架積性単量 体は被屈折率を高くするととから好ましく。 前述した架構性単量体を使用するととが必要使用制 る。そして先にも述べたが無機性単数体ののに 合が0.8 度量 5 未満では耐糖剤性が対象が生じや イスク用基板の有機器剤によるクラックが生じや すく、10 重量 5 を超えると耐剤性、耐熱くなり 良好であるが得られた基板の複磨折率が高くない。 目的とするディスク用基板としては好ましくない。

本発明のディスク用基板の製造力法としてはメタクリル酸メチルを主成分とするモンエチレン性不飽和単量体と契機性単量体からなる地一なメタクリル系部分重合物(I)を一旦製造することであり、この部分重合物(I)は単量体に容解した部分重合物、動るいは重合油中で反応を停止させることにより得られる部分重合物であってもよいが、単量体中にポリマーが均一容解している部分重合物に殴られる。果犠性単量体が共重合されたポリマーが単

登体に影響した状態で含まれる部分気合物あるいはポリマーが不均一に整解した状態の部分重合物により得られたディスタ用遊板は復屈折率が非常に高くなるとともにヘイズも高く目的とするディスク用遊板としては使用不可能である。

ノタクリル系部分重合物(I)の粘度は5~200 ポイズ(25℃、B型粘度計)、より好ましくは 30~150ポイズである。5ポイズ未満ではデ イヌク蕎板用成形会型中で硬化させる際、ヒケ、 パリを生じ一定板厚のものが得られにくかったり、 気泡が生じやすく好ましくない。粘度が200ポ イズを超えるとラジカル复合開始剤の添加混合が 難かしくなるばかりか被屈折率が高くなり好まし くない。

また本発明のデイスク用基板の製造方法のもう 1 つの特徴はメタクリル系部分重合物(I) ドラシカル重合開始剤を添加して均一混合した後、所定量をデイスタ基板用成形金型に注入して加圧、加熱条件下短時間で変化させることにより直接デイスタ用基板を得ることであり、注量板または押出板

特局昭60-258219 (4)

本発明で用いられる ラジカル 重合開始剤としては 特に限定される ことはなく、 ラウロイルパーオ サイド、 tert ーブ チルパーオ 中 シピパレート、 tert ーブチルパーオ キシネオデカノエート、 tert ーブチルパーオ キシネオデカノエート、 tert ーブチルパーオキシー 2 ーエチルヘキシレート、 ジイソ プロピルパーオキンジカーボネート、 ジー2 ーエチルヘキシルパーオキンジカーボネート、 ジー2 ーエチルヘキシルパーオキンジカーボネート、 ジー2 ーエチルヘキシルパー

- 2、 2・ T ソビスインプチレート、 2、 2・ T ソビス(2 ー メチルプチョニトリル)、 2、 2ー T ソビス(2、 イージノチルバレロニトリル)、 2、 2・ T サビス(4 ー ジ / ト キ シー 2、 4 ー ジ / チルバレロニトリル)等のアソ系 開始 剤 および ベンソイルパー オキサイドと N・ N ー ジ(2 ー ヒドロキンプロビル)ー p ー トルイ ジン、 N・ N ー ジメチルー p ー トルイ ジン、 N・ N ー ジメチルアニリン等の第三級アミンの併用によるレドックス系服 始 到が挙げられる。

このようにして得られるデイスク用基板は射出成形材料に比較して分子盤が高く、かつ適度に架構されているため耐熱性の点でも優れたものとなり、また本方法ではプレダループ付デイスタ用基板はもちろんのこと、基板上に採外線硬化用樹脂を動布した後ダループを付けることも可能である。

たお、本発明のメタクリル系部分宣合物(I)には 必要に応じて連鎖移動剤としてのメルカブタン類、 染料、紫外線吸収剤、滑剤、維型剤等を添加して よよい。

(発明の実施例)

以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。

突施例で用いるモノエチレン性不飽和単量体、 架器性単量体、および有機器剤は以下の略号で表 わされている。

メタクリル酸ノナル(MMA)、メタクリル酸シクロヘキシル(CHMA)、アクリル酸ノナル
(MA)、アクリル酸エチル(EA)、ポリエチレングリコールジメタクリレート(ポリエチレングリコールの分子量)(PEGDMA(分子量))
オオペンチルグリコールジメタクリレート(NPGDMA)、トリメチロールブロパントリメタクリレート(TMPTMA)。

ショゥルノタン(DCM)、テトラクロロジフ ロロエタン(TCDFE)、イソプロピルアルコ ール(1PA)。

実施例での複思折率の評価としては、30 cmディスク用基板の中心から10 cm の部所での光路差の値である。

また実施例での耐溶剤性はガラスシャーレの中 にディスク用基板を入れ、各々の有機溶剤を含硬 させたフランネル布で基板を被い、シャーレカバ ーをして5分間放電後の外観変化を利定した。 実施例1~6、比較例1~3

メタクリル酸メチルを主成分とで、 おおりに、 おおりに、 ないでは、 、ないでは、 ないでは、 ない

比較例 4 ~ 5

メタクリル酸メチルを主成分とするモノエチレ

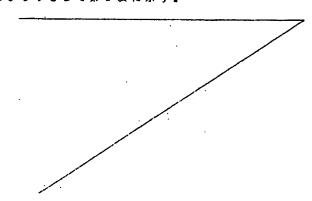
. 特朗昭60-258219 (5)

ン性不飽和単量体と架構性単量体の組成の異なる単量体温合物をランカル基合開始剤および連鎖移動剤の存在下混合し、基合途中冷却して反応を停止することにより初られたメタクリル系部分量合物100度器が放力して tert ーブチルペーピパレート 0.3 或量部を設加退合し、以下実施例1と同様の方法により直径30元、収厚1.2 型のデイスク用蓄板を得た。待られたディスク用蓄板の評価結果を終1費に示す。

突施例7~11、比较例6~8

メタクリル酸メチルを主成分とする組成の具なのようとする組成の具体を対して、 2 の 2 の 3 を 3 の 3 を 4 の 3 を 4 の 3 を 4 の 4 の 5 を 5 と 7 の 3 を 5 と 7 の 3 を 5 と 7 の 3 を 6 を 7 の 3 を 6 を 7 の 3 を 7

厚 1.2 mtのデイスタ用基板を得た。得られたデイスタ用基板の評価結果を第 2 表に示す。



		4124	レン性不知	2和年金	*(配置多)	果	网络半盘的	*(重量 *	· >	部分重合物 粘度(ル(メ)	龙路兹	配 				l	その他の肝病
		AMA	MA	EA	CHMY	PEGDMA (620)	PEGDMX	NPGDMA	TMPTMA		. 0.10	MMY	DCM	TCDFE	IPA	经制性	COMPOST SI
突放例	1	9.8	_	<u> </u>	-	2		_	_	50	1807	変化なし	五千字	安化なし	変化なし	良好	機械的學度負別
	2	90	7	_	-	3		-	-	16	,	•	変化なし	,	,	•	٠.
	3	8 5	10	. —	-	-		8	_	94	,	,	•		•	•	耐熱性臭好
•	4	92	<u> </u>	5	[-]	-	_	_		4.3	•	,		•	•	•	•
	6	79		l .—	20		_		1	5.5	*	.,	老干多品	,	,	,	,
	6	5 5	3		34	8		_	_	88	. 5	,	変化なし		,	,	模拟的勃皮及的
比较例	-1	90	10	-	<u> </u>			_	_	105	1 SCF	技能参照	表页形常	数菌療療	クラック発生	A IF	
	2	9 5	-	3	-	-	_	- 15	_	4.0	8.3	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	,	_
	3	80	_	_	3.8		5	_		22	2	•	,	•	•	無型の割れ	接触的無圧症し
	4	90	7	-	·	3	_	_	_	102	7 8	•	•	. •	•	D. 15	_
	5	65	_	_	30	_	_	_	6	67	108		,				_

2

		4/291	//住不覧	和单量的	(主皇4)	#	群性单盘 9	*(###	• >	10分至6% 大 S E	尤斯斯		計 16	刻 住			
		AMM	A N	EA	CHNY	PEGBMA (420)	PEODMA (44)	NPGDMA	THPTMA	松皮(ギ(メ)	2 m.s	- MMA	DCM	TCDFD	1 P A	表面性	その他の評価
英萬何	7	9.7	ı	_	_	3		_	<u> </u>	6.5	12/F	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	A 17	掛部的強皮点好
		89	10	_	-	_	<u> </u>	1	_	142	,	4	中である	•	•	•	耐熱性良好
	9	9 2		6		2	-		_	121	•	•	p.	,		•	极端的效果点件
	10	56	- 1	_	60	-	-	۱ ،	_	174	2	4.	変化なし	,	,	,	對無性良好
	11	50	-	3	3.2	-	-	-	6	26	1.0CF	•	•	,	•	,	•
比較例	•	9.5	-	2		_	3			106	1 A/F	変化なし	変化なし	軟化なし	変化なし	具好	機械的效度低し
	7	90	7		-	3	_	_	-	2	•		,	,		パリスクタンサ	御原一定せず
		60	- 1	_	2.5	· - -	_	6 ,,	-	2 4 8	8 6		,	•	٠,	鱼籽	_
		199	921.1	- E	ち切り出	したテイス	▶ 用御包	•		-	3	美国总条	教育學外	表页修用	,		_
	10	191	, + P -	100	のの針出	成形による	ディスタ用さ	* *		-			,		/2 , /発生		_

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 第178年

昭和 69 年特許願第 114195 号 (特開昭 60-258219 号, 昭和 60 年 12 月 20 日発行 公開特許公報 60-2583 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 3 (3)

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
C 0 8 F 2 2 0 / 1 4 B 2 9 C 4 5 / 0 0 // G 1 1 B 7 / 2 4 (C 0 8 F 2 2 0 / 1 4 2 2 0 : 4 0)		7242-41 2111-4F Z-7215-5D 7242-41

平成 3.7.18 発行

手統補正會

平成3年3月26日

特許庁長官 植松 敏 阳

1. 事件の表示

通

昭和59年特許願第114195号

2. 発明の名称

ディスク用苺板およびその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出頭人

岡山県倉敷市酒津1、621番地

(108) 株式会社 ク

ラ

代表取締役 中 村 尚 夫

4. 代 理 人

岡山県倉敷市酒津 2 0 4 5 の i 株式会社 ク ラ レ 内 電話 倉敷 0864(25)9325(直通)

(6747) 弁理士 本 多

株式会社

電話 東京

クラレ特許部 03 (3297) 9427

5. 拒絶理由の日付

なし(自発)

6. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の個



特許方

7. 補正の内容

- (i) 明細書第9頁第15行中の「ポリマーを加」を「ポリマーを架」に改める。
- (2) 明細書第11頁第9行中の「復重合」を「後重合」に改める。
- (3) 明細書第14頁第5行の「実施例1~6、 比較例1~3」を「実施例1~6、比較例1~2」 に改める。
- (4) 明細書第14頁第12行中の「連合物」を「重合物」に改める。
- (5) 明細書第14頁第19行の「比較例4~5」 を「比較例3~4」に改める。
- (6) 明細書第15頁第10行の「実施例7~11、比較例6~8」を「実施例7~11、比較例5~6; に改める。
- (7) 明細書第 I 8 頁第 3 行の「比較例 9 ~ 10」 を「比較例 7 ~ 8」に改める。
- (8) 明細書第17頁の第1表および第2表を別紙のとおり訂正する。

平成 3.7.18 発行

第 1 2

		もりエサレッと	环 炮和	中国体 (成量分	架槍	はおおな (1	****	光 i	光路 整		計算	荊	S .	去流性	€0(\$0)##£5	
		MMA	МА	EA	CHMA	PEGDNA (620)	NPGDMA	TUPTHA	部分理合物 粘度(科ズ)	T	, nm	ммл	DCM	TCDPE	1 P A		(-5/15-54)
实趣例	123456	88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	- 7 10 - - 3	- - 5 -	- - - 20 34	2 3 - - 8	- - 5 - -	- - - 8 1	50 16 94 43 68 88	1	EF 2	受けなし	若干動物 数化がし 若干動物 数化がよし		変化なし	良好	機能的效便良好 斯德性良好 機能的強度良好
比較例	2 3 4	90 95 90 85	10	3 -	- - 30	- - 3 -	- 15 -	· - - - 5	105 48 102 67	1	以下 51 76 105	数面容料変化なし	表面容料数化とし			良好	1 1 1

策 2 赛

		モノエチレッセ	生不動和	半型件 (1	全党 %)	架份性學整体(數量%)			m/1=1	۱	路差		計 答		州 (1	3601t	主 その他の評価
		MMA	MA	EA	CHMA	PEGDMA (620)	NPGDMA	ANTYNA	部分重合物 粘度(科式)	π	om =	MMA	D C	M	TCDPE	I P A		C -210-241111
実施例	7 8 9 10	87 89 92 56 60	- 10 - -	- 6 - 3	- - 40 32	3 2 -	1 4	- - - - 5	55 142 121 174 28		IUF IUF	変われし	変化		変化なし	安付なし	及好	根據的強度良好 附無性良好 极知的強度良好 耐熱性良好
比較例	5 6 7 . 8	90 60 パラグ・	7 - ラス1.2m ナドー	- (版から 1000	- 35 切り出し の射出成	3 一 にディスク! 似によるデ	ー 5 用基板 ィスク用基	- E	2 248 — —		1 E/TF 36 3 6	変化なし 表面を解	4	,	数回給料		内, 计强生 良 好	御事一定せず。 一 一